

## 産総研出願特許公開情報

研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、知的財産部門技術移転室にご相談下さい。

産総研知的財産部門 技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159  
mail. aist-tlo (@m.aist.go.jp を付けてください)

2010年 7月公開分(77件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2010-142702	光触媒体およびその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
2	特開2010-143127	貴金属粒子が基材表面に存在する物、積層体およびそれらの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
3	特開2010-143785	リチウムイオン伝導性酸化物およびその製造方法、並びに該酸化物により構成された固体電解質	独立行政法人産業技術総合研究所
4	特開2010-143788	酸窒化物圧電材料及びその製造方法	キヤノン株式会社 国立大学法人京都大学 国立大学法人東京工業大学 国立大学法人山梨大学 独立行政法人産業技術総合研究所 学校法人東京理科大学
5	特開2010-143811	多結晶材料から単結晶を成長させる方法	独立行政法人産業技術総合研究所
6	特開2010-143861	レブリン酸エステル製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
7	特開2010-143869	ゲル状抗菌剤	独立行政法人産業技術総合研究所
8	特開2010-144206	水素発生方法及び水素発生装置	独立行政法人産業技術総合研究所
9	特開2010-144219	Mg(OH) <sub>2</sub> を含む微細結晶を形成する方法	独立行政法人産業技術総合研究所
10	特開2010-144246	微細孔ニッケル多孔質体並びに微細孔ニッケル-銅合金多孔質体の製造方法、その製品	独立行政法人産業技術総合研究所
11	特開2010-145124	カンチレバー	オリンパス株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
12	特開2010-147323	微細金属バンプの形成装置及び形成方法	独立行政法人産業技術総合研究所
13	特開2010-147344	有機半導体装置およびその製造方法	住友化学株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
14	特開2010-148438	米醸造酒の二酸化炭素ガス微高压処理による殺菌方法	独立行政法人産業技術総合研究所 明利酒類株式会社 茨城県
15	特開2010-148442	硫酸化糖鎖を有する糖ペプチドを濃縮する方法及びそのためのキット	独立行政法人産業技術総合研究所
16	特開2010-148505	ミトコンドリアDNA可変領域塩基配列による水産魚介類の標識および識別のための方法	有限会社ジェノテックス 独立行政法人産業技術総合研究所
17	特開2010-148511	$\beta$ 1,3-N-アセチル-D-ガラクトサミン転移酵素タンパク質及びそれをコードする核酸、並びにそれを用いた癌化検定方法	独立行政法人産業技術総合研究所
18	特開2010-149002	浸透気化分離膜およびその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 日本化学機械製造株式会社
19	特開2010-149038	持続的光触媒反応を利用した大気中の窒素酸化物の回収方法	独立行政法人産業技術総合研究所
20	特開2010-150069	大面積ダイヤモンド結晶基板及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
21	特開2010-150109	窒化物単結晶およびその製造方法	株式会社フジクラ 独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
22	特開2010-150110	窒化物単結晶およびその製造方法	株式会社フジクラ 独立行政法人産業技術総合研究所
23	特開2010-150111	窒化物単結晶とその製造方法および製造装置	株式会社フジクラ 独立行政法人産業技術総合研究所
24	特開2010-150125	チタン酸化物及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
25	特開2010-150187	抗真菌剤	独立行政法人産業技術総合研究所
26	特開2010-150232	F G F 受容体の選択的抑制剤	独立行政法人産業技術総合研究所
27	特開2010-150434	耐候性・耐汚染性エマルジョン塗料の製造方法とその塗膜	独立行政法人産業技術総合研究所 藤倉化成株式会社
28	特開2010-151726	X線分解能評価用ファントム	独立行政法人産業技術総合研究所
29	特開2010-152105	エッチングレジスト	独立行政法人産業技術総合研究所 日東電工株式会社
30	特開2010-153218	可逆セルの運転切り替え方法	独立行政法人産業技術総合研究所 高砂熱学工業株式会社 アタカ大機株式会社
31	特開2010-153296	硫黄変性ポリアクリロニトリルシート、その製造方法及びその用途	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社豊田自動織機
32	特開2010-154785	担体、この担体を備える反応物質複合体及び担体の製造方法	株式会社船井電機新応用技術研究所 独立行政法人産業技術総合研究所 船井電機株式会社
33	特開2010-155217	ケイ酸塩無機高分子系ホウ素吸着材料及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
34	特開2010-155393	溶媒を用いた木材の流動成形	独立行政法人産業技術総合研究所 横地 秀行 土川 寛
35	特開2010-155394	植物系材料の成形体の作製方法及び該方法により得られる成形体	独立行政法人産業技術総合研究所
36	特開2010-155805	エポキシ化合物の製造方法	昭和電工株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
37	特開2010-155919	ポリイミド薄膜の作製方法	独立行政法人産業技術総合研究所
38	特開2010-155931	コアシェル型酸化セリウムポリマーハイブリッドナノ粒子及びその分散液の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
39	特開2010-155953	充填剤並びに非相溶性の樹脂若しくはエラストマーにより構成される構造体及びその製造方法若しくはその用途	独立行政法人産業技術総合研究所
40	特開2010-156569	積層LSIチップのシステム検査のための方法および装置	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社トプスシステムズ
41	特開2010-156585	抗原抗体反応を利用した標的物質検出用流路チップ	独立行政法人産業技術総合研究所
42	特開2010-156673	γ線を放出する陽電子崩壊核種の放射能絶対測定方法、放射線検出器集合体の検出効率決定方法、及び、放射線測定装置の校正方法	独立行政法人放射線医学総合研究所 独立行政法人産業技術総合研究所 学校法人北里研究所 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター
43	特開2010-157610	半導体装置	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社ミスズ工業
44	特開2010-157615	半導体装置	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社ミスズ工業
45	特開2010-157643	熱電発電モジュールおよびその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 新東工業株式会社 新東ブイセラックス株式会社
46	特開2010-157644	熱電発電モジュール	独立行政法人産業技術総合研究所 新東工業株式会社 新東ブイセラックス株式会社

No.	公開番号	発明の名称	出願人
47	特開2010-157645	熱電発電ユニット	独立行政法人産業技術総合研究所 新東工業株式会社 新東ブイセラックス株式会社
48	特開2010-158192	糖型バイオサーファクタント生産能を有する微生物及びそれを用いる糖型バイオサーファクタントの製造方法	三和酒類株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
49	特開2010-158206	ヒト心筋前駆細胞の選別方法	独立行政法人産業技術総合研究所
50	特開2010-159177	ナノクリスタル集合体、およびその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社村田製作所 TDK株式会社 太陽誘電株式会社 日本碍子株式会社
51	特開2010-159209	配向単層カーボンナノチューブ・バルク構造体およびその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
52	特開2010-159217	遺伝子及び溶解性制御因子を含む組織再生用スキャッフオールド、及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
53	特開2010-160015	ガスセンサを予備処理する方法	独立行政法人産業技術総合研究所
54	特開2010-160167	糖鎖構造プロファイリング技術	独立行政法人産業技術総合研究所
55	特開2010-160912	ファイバー電池用合金負極	独立行政法人産業技術総合研究所 川崎重工業株式会社
56	特開2010-160952	カーボンナノチューブと重合性イオン液体およびイオン液体から構成される導電性薄膜、アクチュエータ素子	独立行政法人産業技術総合研究所
57	特開2010-161349	半導体装置、半導体装置の製造方法、半導体基板、および半導体基板の製造方法	住友化学株式会社 国立大学法人 東京大学 独立行政法人産業技術総合研究所 独立行政法人物質・材料研究機構
58	特開2010-162564	スピニング加工方法及びスピニング加工装置	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社大東スピニング
59	特開2010-162687	ロボット及びハンドの制御情報を確定するためのマスタ・スレーブ装置及び制御情報確定方法	独立行政法人産業技術総合研究所
60	特開2010-162727	木質材料用不燃化薬剤、この木質材料用不燃化薬剤の製造方法、この木質材料用不燃化薬剤を用いた木質材料の不燃化方法及び不燃化木質材料	奈良県 株式会社ヨコタニ 独立行政法人産業技術総合研究所
61	特開2010-163471	ベンクル融合法による光重合性脂質二分子膜の作製方法	独立行政法人産業技術総合研究所
62	特開2010-164310	安定化参照電極回路	独立行政法人産業技術総合研究所
63	特開2010-165124	コンピュータグラフィックス作成方法	独立行政法人産業技術総合研究所
64	特開2010-165216	立体構造データ帰属方法、立体構造データ帰属プログラム及び立体構造データ帰属装置	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社情報数理研究所
65	特開2010-165888	抗体皮膜の製造方法および抗体皮膜	独立行政法人産業技術総合研究所 コア株式会社
66	WO2008/114716	SRAM装置	独立行政法人産業技術総合研究所
67	WO2008/117570	立体配座解析装置及び解析方法	独立行政法人産業技術総合研究所
68	WO2008/117844	アリアルヒドロキシシルアミンの製造法	和光純薬工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
69	WO2008/126400	タンパク質リフォールディング用カラム充填剤およびカラム	独立行政法人産業技術総合研究所
70	WO2008/126401	タンパク質リフォールディング装置	独立行政法人産業技術総合研究所
71	WO2008/129968	大気圧以上の圧力に依存して吸着・脱離可能な二酸化炭素吸着剤	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
72	WO2008/129971	改良された持続感染型センダイウイルスベクター	独立行政法人産業技術総合研究所
73	WO2008/133097	音源分離システム、音源分離方法及び音源分離用コンピュータプログラム	国立大学法人京都大学 独立行政法人産業技術総合研究所
74	WO2008/133299	カーボンナノチューブ含有樹脂複合体及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
75	WO2008/136259	ダイヤモンド半導体素子におけるショットキー電極及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
76	WO2008/136465	電気泳動チップ、電気泳動装置およびキャピラリー電気泳動法による試料の分析方法	独立行政法人産業技術総合研究所 アークレイ株式会社
77	WO2008/139658	乳酸オリゴマーおよびその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所